



مطالعه‌ی تجربی عدسی فرنل مبتنی بر ثبت الگو با فاصله‌ی کانونی کوک‌پذیر در بلورمایع آلاییده با رنگینه‌ی آزو

حبیب خوش‌سیما^۱، مهرزاد جوادزاده^۱

^۱ پژوهشکده‌ی فیزیک کاربردی و ستاره‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده - عدسی‌های فرنل مبتنی بر بلورمایع، به‌دلیل دوشکستگی‌های بزرگ این مواد و همچنین، کنترل پذیری آن‌ها با میدان خارجی، مورد استقبال و مطالعات فراوانی قرار گرفته‌اند. کنترل دقیق فاصله‌ی کانونی یک عدسی می‌تواند از ابزارهای قابل توجه فوتونیک باشد. در این مقاله، روشی تجربی برای ساخت عدسی فرنل مبتنی بر ثبت الگو در بلورمایع نماتیکی 1294-1b و آلاییده با رنگینه ارائه می‌شود. دوایر تاریک و روشن متحدالمرکز با تعداد ۲۵ حلقه توسط ماسک لیتوگرافی شده و لیزر دیودی $\lambda=532nm$ به روش ثبت الگو روی سلول بلورمایع ثبت شدند. پس از ساخت عدسی، فاصله‌ی کانونی در ولتاژ صفر از ۳۳ سانتیمتر به ۲۲۵ سانتیمتر در ولتاژ ۲۰ ولت تغییر می‌یابد.

کلید واژه- بلورمایع، عدسی، الگوی فرنل، پراش، عدسی فرنل.

Experimental study of tunable layout printed Fresnel lens structure based on dye doped liquid crystal (DDLC)

Habib Khoshsiman¹, Mehrzad Javadzadeh¹

¹ Research Institute for Applied Physics & Astronomy, University of Tabriz, Tabriz, Iran

Abstract- Fresnel lenses based on liquid crystals, because of LC's large birefringence & also tunable optical properties, have attracted considerable attention in photonics. Precise controlling of focal length in a lens, can be kind of remarkable tools in photonics. In this article, we introduce a layout printing way for producing Fresnel zone on 1294-1b liquid crystal doped with dye. With layout printing technique, we recorded 25 zones on cell with $\lambda=532nm$ diode laser. After producing, DDLC Fresnel lens have 33 cm focal length at 0 v and 225 cm focal length at 20 v.

Keywords: Liquid crystal, Lens, Fresnel zone, Diffraction, Fresnel lens.

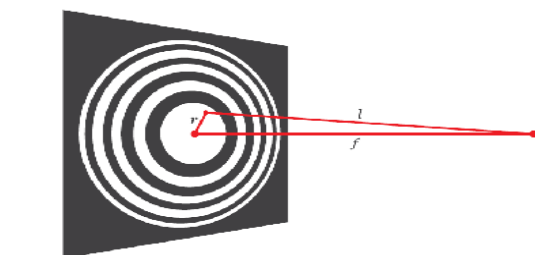
۱- مقدمه

۲- مبانی نظری

عدسی‌های فرنل، گونه‌ای از عدسی‌ها هستند که در آن‌ها از خاصیت پراش به جای شکست برای کانونی کردن نور استفاده می‌شود. از خواص این عدسی‌ها می‌توان به سبک بودن، بزرگ بودن، تخت بودن و جذب کم نور اشاره کرد [1]. این نوع عدسی‌ها پیشتر نیز در فوتونیک استفاده شده‌اند [2]. روش‌های معمول ساخت عدسی فرنل بر پایه فوتوماسک‌های الگودهی شده یا الکترودهایی به شکل حلقه‌های متحدالمرکز است. به دلیل اینکه فاصله‌ی کانونی عدسی فرنل بستگی به شعاع ناحیه‌ی اول دارد، فوتوماسک‌ها یا الکترودهای تولید شده فقط در یک فاصله‌ی کانونی ثابت قابل استفاده خواهند بود که این باعث محدودیت در شعاع کاری عدسی‌ها خواهد شد [3]. از کاربردهای عدسی فرنل می‌توان به تصویربرداری اپتیکی، ارتباطات راه دور اپتیکی و کاربرد در اکتشافات فضایی نام برد. یک عدسی فرنل می‌تواند توسط مواد مختلفی همچون SiO_2 (شیشه) یا Si_3N_4 توسط روش‌هایی همچون لیتوگرافی، اچینگ، فرز یونی یا تکنیک جایگیری فیلم نازک تولید شود. پیش از این هر دو نوع عدسی فرنل با فاصله‌ی کانونی ثابت و کنترل‌پذیر با میدان الکتریکی گزارش شده‌اند [4]، که در نوع دوم، از بلورماید مخلوط شده با پلیمر [5] استفاده شده است. بلورماید به دلیل ساخت آسان، کنترل پذیری خواص اپتیکی [3]، خواص برتر الکترواپتیکی و نیاز به ولتاژهای کاری پایین [6]، نامزد خوبی برای ساخت عدسی‌های قابل کنترل با میدان الکتریکی می‌باشد [4]. این درحالی است که وجود پلیمر در ساختار بلورماید آلاییده با رنگینه‌ی آزو خود باعث ایجاد پراکندگی نور مربوط به تصویر از حلقه‌های عدسی فرنل می‌گردد. در این مطالعه، با استفاده از تکنیک ذخیره سازی طرح در سلول بلور مایع، ساختار هندسی یک عدسی فرنل در سلول بلورماید آلاییده با رنگینه ثبت می‌شود. ترکیب بلورماید با طرح فرنل باعث تولید عدسی کوک پذیر برای تغییر فاصله‌ی کانونی می‌شود. با اعمال میدان الکتریکی، اختلاف فاز بین نواحی زوج و فرد توسط بازجهتگیری مولکول‌های بلورماید القا می‌شود. بنابراین، ضریب شکست و در نتیجه، بهره‌ی پراش یک عدسی فرنل می‌تواند بصورت الکتریکی مدوله شود [7].

یک عدسی فرنل، از n حلقه‌ی دارای تقارن شعاعی متحدالمرکز به گونه‌ای ساخته می‌شود که با افزایش شعاع حلقه‌ها، فاصله‌ی آن‌ها از هم کاهش می‌یابد که در این صورت، مساحت حلقه‌ها ثابت خواهد ماند. این حلقه‌ها بصورت یک‌درمیان تاریک و روشن هستند. به منظور بررسی عدسی فرنل، نور فرودی را بصورت جبهه‌ی موج تخت در نظر گرفتیم. هدف، بدست آوردن شعاع منطقه‌ی اول برای یک عدسی فرنل با فاصله‌ی کانونی ثابت f است. در شکل (۱)، نمای شماتیکی از یک الگوی مربوط به عدسی فرنل نشان داده شده است. برای شروع، یک نقطه‌ی منبع در صفحه‌ی عدسی فرنل در منطقه‌ی اول در فاصله‌ی r از مرکز عدسی تجسم می‌کنیم. به این ترتیب، l حداکثر مسیر طی شده در ناحیه‌ی اول تا کانون است:

$$l = \sqrt{r^2 + f^2} \quad (1)$$



شک

ل ۱: نقطه‌ی منبع در ناحیه‌ی اول و فاصله‌ی کانونی f و طول راه نوری l

و برای بدست آوردن شعاع نواحی دیگر می‌توان نوشت [8]:

$$r_n = \sqrt{nr_1} \quad (2)$$

آلایش بلورماید با رنگینه‌ی آزو سبب بروز خواص نور القایی جالبی در این مواد می‌شود. ترکیبات آزو، موادی مرکب از گروه‌های $R-N=N-R'$ می‌باشند که R و R' می‌توانند گروه‌های آلکیلی باشند. به علت عدم استقرار پیوند π گروه آزو ($N=N$)، شکل مولکولی رنگینه‌های آزو می‌توانند دستخوش تغییرات شوند. لذا این ترکیبات به دو شکل فضایی ایزومرهای ترانس و سیس ظاهر می‌شوند. با تابش نور در محدوده‌ی جذبی رنگینه‌ها، احتمال وقوع فوتوایزومریزاسیون ترانس - سیس - ترانس شکل می‌گیرد.

۳- کارهای تجربی

برای ساخت عدسی فرنل مبتنی بر ثبت الگوی فرنل در بلورماید، از سلول با آرایش موازی HG و با ضخامت ۵۰ میکرومتر، و دارای لایه ITO استفاده گردید. بلورماید مورد استفاده در این سلول از نوع 1294-1b با دوشکستی ۰,۳۱۲ ضریب شکست عادی ۱,۵۰۱ و غیرعادی ۱,۸۱۳ [9]، و رنگینه‌ی آزو متیل‌رد (MR) به مقدار ۱ درصد وزنی مورد استفاده قرار گرفت. دمای گذار این بلورماید در حدود ۱۰۳ درجه سانتیگراد است. بعد از آماده کردن نمونه، سلول به مدت ۱ ساعت درون کوره با دمای ۷۰ درجه و همچنین ۱۶ ساعت در دمای ۴۰ درجه، به منظور سرد شدن تدریجی بلورماید و جایگیری بهتر بلورماید در شیارهای سلول، قرار داده شد. ماسک تهیه شده با الگوی فرنل و متناسب با ابعاد ناحیه‌ی فعال الکتریکی سلول (۵*۵ mm²)، با مشخصات زیر مورد استفاده قرار گرفت:

$n=25$	تعداد حلقه‌ها
$r_1=0.0005\text{ m}$	شعاع حلقه ی اول
$r_{24}=0.002449\text{ m}$	شعاع حلقه ی ۲۴ ام
$r_{25}=0.002500\text{ m}$	شعاع حلقه ی ۲۵ ام
$d_{25}=51\text{ }\mu\text{m}$	ضخامت حلقه ی ۲۵ ام
$R=1.22*d_{25}=62.22\text{ }\mu\text{m}$	وضوح حد پراش عدسی توسط معیار رایلی تعریف می‌شود [10]

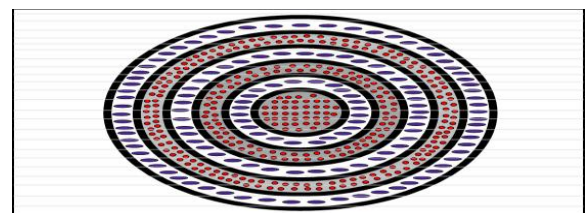
با توجه به مقادیر فوق و با استفاده از رابطه‌ی زیر می‌توان فاصله‌ی کانونی چنین عدسی فرنلی را محاسبه کرد [8]:

$$r_1 = \sqrt{f\lambda} \quad (3)$$

$$f=39.5\text{ cm}$$

به منظور ثبت طرح ماسک بر روی سلول بلورماید به روش ذخیره سازی الگو در بلورماید [7]، از لیزر دیودی سبز ($\lambda=532\text{nm}$) با توان 100mW و قطبش P (میدان الکتریکی موازی شیارهای سلول) استفاده شد. شکل (۳)، تصویر طرح ثبت شده روی سلول را نشان می‌دهد.

در هر بار وقوع چرخه، موقعیت و جهت گیری مولکول‌ها بطور تصادفی جابه جا می‌شود. لذا پس از وقوع چرخه به دفعات، مولکول‌ها از راستای قطبش نور فرودی دور می‌شوند (عمود بر آن می‌شوند) و تمایل کمتری به جذب نور و شرکت در چرخه پیدا می‌کنند تا اینکه به تدریج بر تعداد این مولکول‌ها افزوده می‌شود و دایرکتور مولکولی عمود بر قطبش نور فرودی جهتگیری می‌کند. با آرایش بلورماید با رنگینه‌ی آزو، رنگینه‌ها تحت اثر جهتگیری بلورهای مایع آرایش یافته و منظم می‌شوند. حضور میدان نوری سبب بازجهتگیری نور القایی رنگینه‌های آزو می‌شود. این بازجهتگیری روی مولکول‌های بلورماید گشتاوری را اعمال می‌کند که نهایتاً سبب بازجهتگیری بلورهای مایع نیز می‌شوند. با ثبت طرح فرنل روی سلول و ایجاد عدسی به شیوه‌ی ثبت الگو، سطوح سلول دارای نواحی تاریک و روشن می‌شود. درواقع در نواحی نوردهی شده، مولکول‌ها عمود بر راستای نظم اولیه‌ی سلول (HG) جایگیری می‌کنند (به عبارتی دارای نظم HT می‌شوند) و به دلیل دوشکستی بالا در مولکول‌های بلورماید، این امر منجر به اختلاف ضریب شکست در نواحی تاریک و روشن بین آن‌ها می‌شود. همچنین در نواحی روشن با حصول انرژی کافی از نور، یونش ناخالصی‌های ذاتی و افزوده شده (رنگینه‌ها) ممکن می‌شود و با اعمال میدان الکتریکی خارجی، یون‌های ایجاد شده از هم جدا می‌شوند و بنابه جهت میدان اعمالی پخش می‌شوند. در اثر جدا شدن این بارها از هم بین آن‌ها و نواحی بدون بار (نواحی تاریک) میدان الکتریکی تحت عنوان میدان بار فضایی شکل می‌گیرد. این میدان اگر در راستای متفاوت با راستای میدان الکتریکی خارجی باشد، می‌تواند منجر به بازجهتگیری دایرکتور مولکولی و مدولاسیون ضریب شکست و در نتیجه، تغییر بهره‌ی پراش گردد [7]. شکل (۲)، نمای شماتیک از جهتگیری مولکول‌های بلورماید پس از ثبت الگوی فرنل را نشان می‌دهد:

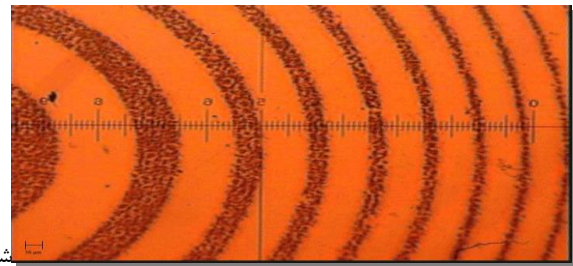


شکل ۲: طرح شماتیک سطح مقطع عدسی فرنل مبتنی بر بلورماید بعد از ثبت طرح. خطوط افقی کم‌رنگ جهت الگودهی سلول هستند.

(قطبش P)، در حضور یا عدم حضور ولتاژ اعمالی هیچ قانونی شدگی ظاهر نشده و محیط رفتار همگن از خود نشان می‌دهد. این امر ناشی از یکسان بودن ضریب شکست نواحی مختلف الگوی فرنل در بازخوانی آن‌ها با قطبش P است. می‌توان انتظار داشت که عدسی‌های تخت فرنل کوک پذیر مبتنی بر بلورمایع در کاربردهایی همچون ساخت ادوات کوک پذیر نوری نظیر اسپکترومترها، سویچ‌ها و مدولاتورهای نوری به کار روند.

مراجع

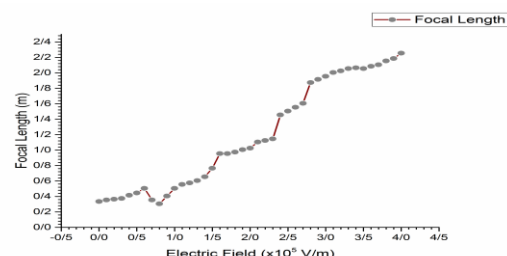
- [1] H. Jashnsaz, E. Mohajerani, H. Nemati, S. H. Razavi, and I. A. Alidokht, "Electrically switchable holographic liquid crystal/polymer Fresnel lens using a Michelson interferometer.," *Appl. Opt.*, vol. 50, no. 17, pp. 2701–2707, 2011.
- [2] K. C. Lo, J. D. Wang, C. R. Lee, and T. S. Mo, "Electrically controllable and polarization-independent Fresnel zone plate in a circularly symmetric hybrid-aligned liquid crystal film with a photoconductive polymer layer," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 91, no. 18, pp. 89–92, 2007.
- [3] H.-C. Yeh, Y.-C. Kuo, S.-H. Lin, J.-D. Lin, T.-S. Mo, and S.-Y. Huang, "Optically controllable and focus-tunable Fresnel lens in azo-dye-doped liquid crystals using a Sagnac interferometer.," *Opt. Lett.*, vol. 36, no. 8, pp. 1311–1313, 2011.
- [4] Y.-H. Fan, H. Ren, and S.-T. Wu, "Switchable Fresnel lens using polymer-stabilized liquid crystals.," *Opt. Express*, vol. 11, no. 23, pp. 3080–3086, 2003.
- [5] H. Jashnsaz, N. H. Nataj, E. Mohajerani, and A. Khabbazi, "All-optical switchable holographic Fresnel lens based on azo-dye-doped polymer-dispersed liquid crystals.," *Appl. Opt.*, vol. 50, no. 22, pp. 4295–4301, 2011.
- [6] S.-C. Jeng, S.-J. Hwang, J.-S. Horng, and K.-R. Lin, "Electrically switchable liquid crystal Fresnel lens using UV-modified alignment film.," *Opt. Express*, vol. 18, no. 25, pp. 26325–26331, 2010.
- [7] F. Moghadas, H. Khoshsim, and B. Olyaeefar, "High diffraction efficiency in permanent optical memories based on Methyl Red doped liquid crystal.," *Opt. Quantum Electron.*, vol. 47, no. 2, pp. 225–233, 2014.
- [8] W. Hung, T. Liu, and M. Tsai, "Voltage-controllable liquid crystals lens.," *World Acad. Sci., Eng. ,* vol. 1, no. 7, pp. 846–849, 2011.
- [9] K. Milanchian, E. Abdi, H. Tajalli, S. Ahmadi K., and M. S. Zakerhamidi, "Nonlinear refractive index of some anthraquinone dyes in 1294-1b liquid crystal.," *Opt. Commun.*, vol. 285, no. 5, pp. 761–765, 2012.
- [10] Y. Suzuki, A. Takeuchi, H. Takano, and H. Takenaka, "Performance Test of Fresnel Zone Plate with 50\,nm Outermost Zone Width in Hard X-ray Region.," *Jpn. J. Appl. Phys.*, vol. 44, no. 4A, pp. 1994–1998, 2005.



کل ۳: طرح ثبت شده روی سلول توسط تکنیک ثبت الگو در بلورمایع زیر میکروسکوپ پلاریزان. کوچکترین ناحیه روی خط کشی، نشان دهنده‌ی دقت ۳۰ میکرومتر است.

۳-۱- ارزیابی عدسی فرنل مبتنی بر بلورمایع

به‌منظور ارزیابی تغییرات فاصله‌ی قانونی ساخته شده، از نور لیزر $He-Ne$ با توان $1mW$ و قطبش S استفاده شد. یک ولتاژ مربعی با فرکانس حدود $1.5 KHz$ به سلول اعمال گردید. در حالت بدون ولتاژ، بیشینه‌ی شدت توسط فوتودیود در فاصله‌ی حدود ۳۳ سانتیمتری مشاهده شد. این همان نقطه‌ی کانون در ولتاژ صفر می‌باشد که طبق محاسبات تئوری در حد خطای ۱۵ درصدی آزمایش قابل پیشبینی بود. با افزایش ولتاژ تا حد ۲۰ ولت، بیشینه‌ی فاصله‌ی قانونی تا ۲۲۵ سانتیمتری حالت اولیه تغییر کرد. شکل زیر نمودار جابه‌جایی فاصله‌ی قانونی با تغییر میدان الکتریکی را نشان می‌دهد.



شکل ۴: نمودار تغییرات فاصله‌ی قانونی با تغییر میدان الکتریکی.

۴- نتیجه گیری

در این کار، یک عدسی فرنل کوک پذیر با میدان الکتریکی بر پایه‌ی بلورمایع آلاییده با رنگینه‌ی آزو توسط تکنیک ثبت الگو با ماسک، ساخته شد. مشخصات قانونی شدن پرتوی تک بعدی توسط عدسی فرنل تولید شده نشان می‌دهد که با افزایش ولتاژ اعمالی به سلول، می‌توان فاصله‌ی قانونی عدسی فرنل را به‌طور محسوسی تغییر داد. وابستگی قطبش عدسی تولیدی نشان می‌دهد که در صورت پرتو دهی عدسی با پرتویی با قطبش موازی با راستای شیارهای سلولی